



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

**INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA
EDITAL REGULAR DE SELEÇÃO N° 002/2024 - MESTRADO E DOUTORADO 2025
VAGAS REMANESCENTES**

NÍVEL: MESTRADO

Inscrição	Candidato(a)	Linha de pesquisa
015	João Saul Assis Paes	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
016	Júlia Reis Campos	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
017	Carlos Henrique Silva de Brito	Engenharia de sistemas em processos
018	Gustavo Viana Costa	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
019	Bruno Felipe Alves	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
020	Fernanda Costa de Sousa	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
021	Gabriela Moraes Nunes	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
022	Mariana Cristina Prata Costa	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
023	Sara Regina Almeida dos Santos	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
024	Fernanda Araújo de Oliveira Campos	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
025	João Vitor Rocha de Matos	Engenharia de sistemas em processos
026	Claudenise Pereira Saroa Santana	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
027	Clara Tainara Lopes da Silva	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
028	Marisa Moreira Henriques	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia

NÍVEL: DOUTORADO

Inscrição	Candidato(a)	Linha de pesquisa
007	Daniela Procopio Oliveira de Aguiar	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
008	Moises Azarias Manhice	Engenharia de sistemas em processos
009	Therys Senna de Castro Oliveira	Engenharia de sistemas em processos
010	Anna Clara Reggiani Lopes Carvalho	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia

Belo Horizonte, 2 de junho de 2025.